PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-353541

(43)Date of publication of application: 06.12.2002

(51)Int.CI.

H01S 3/094

HO1S 3/06 H01S 3/10

(21)Application number: 2001-153578

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

23.05.2001

(72)Inventor: OTSUKA TAKASHI

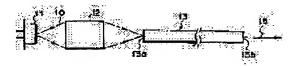
OKAZAKI YOJI KATO TAKAYUKI

(54) FIBER-OPTIC LASER AND FIBER-OPTIC AMPLIFIER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize more number of oscillation wavelengths in a fiber-optic laser which generates a laser beam, in such a way that a fiber comprising a core doped with rare-earth element ions is pumped by a laser diode.

SOLUTION: The fiber 13, comprising the core doped with Ho3+, is pumped by a GaN-based laser diode 11, and the laser beam 15 is generated by the transitions: 5S2 to 5I7 or 5S2 to 5I8 in the fiber 13.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.12.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特期2002-353541 (P2002-353541A)

(43)公開日 平成14年12月6日(2002.12.6)

(51) Int.Cl. ⁷		職別記号	ΡI		テーマコード(参考)
H01S	3/094		H01S	3/06	B 5F072
	3/06			3/10	Z
	3/10			3/094	S

整本請求 未請求 請求項の数48 ○1 (全 12 百)

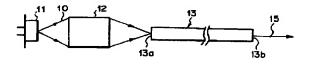
		著金頭双	未請求 請求項の数48 UL (全 12 貝)		
(21)出願番号	特觀2001-153578(P2001-153578)	(71)出觀人	000005201 富士写真フイルム株式会社		
(22)出顧日	平成13年5月23日(2001.5.23)	神奈川県南足柄市中沼210番地			
		(72)発明者			
			神奈川県足柄上郡関成町宮台798番地 富 士写真フイルム株式会社内		
		(72)発明者	岡崎 洋二		
			神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富 士写真フイルム株式会社内		
		(74)代理人	100073184		
			弁理士 柳田 征史 (外1名)		
			昼秋音に結と		

(54) 【発明の名称】 ファイパーレーザーおよびファイパーアンプ

(57)【要約】

【課題】 希土類元素イオンが添加されたコアを有する ファイバーを、レーザーダイオードによって励起してレ ーザービームを発生させるファイパーレーザーにおい て、より多くの発振波長を実現する。

【解決手段】 Ho³+ が添加されたコアを持つファイ バー13をGaN系レーザーダイオード11によって励起 し、該ファイバー13における 5 S₂ \rightarrow 5 I₇ 、 あるいは S2 → Is の遷移によってレーザ ービーム15を発生させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 Ho^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $S_2 \rightarrow S_1$ 、あるいは $S_2 \rightarrow S_1$ の遷移によってレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とするファイバーレーザー。

【請求項2】 前記 5 S₂ \rightarrow 5 I₇ の遷移によって波長が740 \sim 760 n mのレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とする請求項1記載のファイバ 10 ーレーザー。

【請求項3】 前記 5 S₂ \rightarrow 5 I₈ の遷移によって波長が540 \sim 560 n mのレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とする請求項1記載のファイバーレーザー。

【請求項4】 前記ファイバーが、希土類元素イオンとしてHo³⁺ のみがコアに添加されたものであることを特徴とする請求項1から3いずれか1項記載のファイバーレーザー。

【請求項5】 Sm^{3+} が添加されたコアを持つファイ 20 バーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける Gs_{22} \rightarrow Hs_{22} 、 Gs_{22} \rightarrow Gs_{22}

【請求項6】 前記 4 G $_{5/2}$ \rightarrow 6 H $_{5/2}$ の 遷移によって波長が556~576 n mのレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とする請求項 5 記載のファイバーレーザー。

【請求項7】 前記 4 G $_{5/2}$ \rightarrow 6 H $_{1/2}$ の 遷移によって波長が $605\sim625\,n$ mのレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とする請求項 5 記載のファイバーレーザー。

【請求項8】 前記 4 F_{3/2} \rightarrow 6 H_{11/2} の遷移によって波長が640 \sim 660 n mのレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とする請求項5記載のファイバーレーザー。

【請求項9】 前記ファイバーが、希土類元素イオンとしてSm³+ のみがコアに添加されたものであることを 40 特徴とする請求項5から8いずれか1項記載のファイバーレーザー。

【請求項10】 Eu^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $Dooldsymbol{5}$ $Dooldsymbol{7}$ F_2 の遷移によってレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とするファイバーレーザー。

【請求項11】 前記 5 D。 \rightarrow 7 F2 の遷移 よって波長が530によって波長が579~599 n mのレーザービームを発生さ る構成を有することを特徴とする請求項 $\mathbf{1}$ O 記載のフ 50 イバーレーザー。

アイバーレーザー。

【請求項 12 】 前記ファイバーが、希土類元素イオン として E u ³⁺ のみがコアに添加されたものであること を特徴とする請求項 1 0 または 1 1 記載のファイバーレーザー。

【請求項 I 3】 D y $^{3+}$ が添加されたコアを持つファイバーをG a N 系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける 4 F $_{9/2}$ \rightarrow 6 H $_{13/2}$ あるいは 4 F $_{9/2}$ \rightarrow 6 H $_{11/2}$ の遷移によってレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とするファイバーレーザー。

ることを特徴とするファイバーレーザー。 【請求項14】 前記 4 F $_{9/2}$ \rightarrow 6 H $_{13/2}$ の遷移によって波長が562~582 n mのレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とする請求項13記載のファイバーレーザー。

【請求項 15】 前記 4 $F_{9/2}$ \rightarrow 6 H $_{11/2}$ の遷移によって波長が $654\sim674\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ のレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とする請求項 13記載のファイバーレーザー。

20 【請求項16】 前記ファイバーが、希土類元素イオン としてDy³⁺ のみがコアに添加されたものであること を特徴とする請求項13から15いずれか1項記載のフ ァイバーレーザー。

【請求項17】 $E r^{3+}$ が添加されたコアを持つファイバーをG a N系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $S_{3/2} \rightarrow I_{15/2}$ あるいは $H_{9/2} \rightarrow I_{13/2}$ の遷移によってレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とするファイバーレーザー。

30 【請求項18】 前記 ⁴ S_{3/2} → ⁴ I
_{15/2} の遷移によって波長が530~550 n mのレーザ
ービームを発生させる構成を有することを特徴とする請
求項17記載のファイバーレーザー。

【請求項19】 前記 2 $H_{9/2}$ \rightarrow 4 $I_{13/2}$ の遷移によって波長が544~564 n mのレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とする請求項17記載のファイバーレーザー。

【請求項20】 前記ファイバーが、希土類元素イオン として E_{Γ}^{3+} のみがコアに添加されたものであること を特徴とする請求項17から19いずれか1項記載のファイバーレーザー。

【請求項21】 Tb^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける D_4 \rightarrow F_5 の遷移によってレーザービームを発生させる構成を有することを特徴とするファイバーレーザー。

【請求項22】 前記 5 D $_4$ \rightarrow 7 F $_5$ の遷移に よって波長が530~550 n mのレーザービームを発生させ る構成を有することを特徴とする請求項21記載のファイバーレーザー

(3)

【請求項23】 前記ファイバーが、希土類元素イオン として Tb^{3+} のみがコアに添加されたものであること を特徴とする請求項21または22記載のファイバーレーザー。

【請求項24】 前記GaN系レーザーダイオードが、 InGaN、InGaNAsあるいはGaNAsからな る活性層を有するものであることを特徴とする請求項I から23いずれかI項記載のファイバーレーザー。

【請求項25】 Ho^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $S_2 \rightarrow I_7$ 、あるいは $S_2 \rightarrow I_8$ の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有することを特徴とするファイバーアンプ。

【請求項26】 前記 5 S₂ \rightarrow 5 I₇ の遷移によって740 \sim 760 n mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴とする請求項25記載のファイバーアンプ。

【請求項27】 前記 5 S₂ \rightarrow 5 I $_6$ の遷移に よって540~560 n mの波長領域の蛍光を発生させて、こ 20 の領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴と する請求項25記載のファイバーアンプ。

【請求項28】 前記ファイバーが、希土類元素イオンとして Ho^{3+} のみがコアに添加されたものであることを特徴とする請求項25から27いずれか1項記載のファイバーアンプ。

【請求項29】 Sm^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $G_{5/2}$ \rightarrow

 $^{\circ}$ $H_{5/2}$ 、 $^{\circ}$ $G_{5/2}$ \rightarrow $^{\circ}$ $H_{1/2}$ 、 あるいは $^{\circ}$ $F_{5/2}$ \rightarrow $^{\circ}$ $H_{11/2}$ の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有することを特徴とするファイバーアンプ。

【請求項30】 前記 4 $G_{5/2}$ \rightarrow 6 $H_{5/2}$ の遷移によって556~576 n mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴とする請求項29記載のファイバーアンプ。

【請求項31】 前記 4 $G_{5/2}$ \rightarrow 6 $H_{7/2}$ の遷移によって $605\sim625\,n$ mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴とする請求項29記載のファイバーアンプ。

【請求項32】 前記 4 F $_{5/2}$ \rightarrow 6 H $_{11/2}$ の遷移によって $640\sim660\,\mathrm{n}$ mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴とする請求項29記載のファイバーアンプ。

【請求項33】 前記ファイバーが、希土類元素イオンとしてSm³+ のみがコアに添加されたものであることを特徴とする請求項29から32いずれか1項記載のファイバーアンプ。

【請求項34】 Eu^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $Dooldsymbol{5}$ $Dooldsymbol{7}$ F_2 の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有することを特徴とするファイバーアンプ。

【請求項35】 前記 5 D。 \rightarrow 7 F2 の遷移 によって579~599 n mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴 とする請求項34記載のファイバーアンプ。

【請求項36】 前記ファイバーが、希土類元素イオン として E u^{3+} のみがコアに添加されたものであること を特徴とする請求項34または35記載のファイバーアンプ

【請求項37】 Dy^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $F_{9/2} \rightarrow {}^6H_{13/2}$ あるいは $F_{9/2} \rightarrow {}^6H_{11/2}$ の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有することを特徴とするファイバーアンプ。

【請求項38】 前記 4 F_{9/2} \rightarrow 6 H $_{13/2}$ の遷移によって $562\sim582\,\mathrm{n}$ mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴とする請求項37記載のファイバーアンプ。

【請求項39】 前記 ⁴ F_{9/2} → ⁵ H
11/2 の遷移によって654~674 n mの波長領域の蛍 光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴とする請求項37記載のファイバーアンプ。

【請求項40】 前記ファイバーが、希土類元素イオンとしてDy³⁺ のみがコアに添加されたものであることを特徴とする請求項37から39いずれか1項記載のファイバーアンプ。

【請求項4 I 】 Er^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $S_{3/2}$ \rightarrow $I_{13/2}$ あるいは $H_{9/2}$ \rightarrow $I_{13/2}$ の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有することを特徴とするファイバーアンプ。

【請求項42】 前記 * S_{3/2} → * I 15/2 の遷移によって530~550 n mの波長領域の蛍 光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増 幅することを特徴とする請求項41記載のファイバーア ンプ。

【請求項43】 前記 ² H_{9/2} → ⁴ I 13/2 の遷移によって544~564 n mの波長領域の蛍 50 光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増

幅することを特徴とする請求項41記載のファイバーア ンプ。

【請求項44】 前記ファイバーが、希土類元素イオン としてEr³+ のみがコアに添加されたものであること を特徴とする請求項41から43いずれか1項記載のフ ァイバーアンプ。

【請求項45】 Tb³⁺ が添加されたコアを持つファ イバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、 該ファイバーにおける ⁵ D₄ → ⁷ F₅ の遷移によ って生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増 10 幅する構成を有することを特徴とするファイバーアン プ。

【請求項46】 前記 ⁵ D₄ → ⁷ F₅ の遷移に よって530~550 n mの波長領域の蛍光を発生させて、こ の領域に含まれる波長の入射光を増幅することを特徴と する請求項45記載のファイバーアンプ。

【請求項47】 前記ファイバーが、希土類元素イオン としてTb³⁺ のみがコアに添加されたものであること を特徴とする請求項45または46記載のファイバーア

【請求項48】 前記GaN系レーザーダイオードが、 InGaN、InGaNAsあるいはGaNAsからな る活性層を有するものであることを特徴とする請求項2 5から47いずれか1項記載のファイバーアンプ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、希土類元素イオン が添加されたコアを有するファイバーを、レーザーダイ オード(半導体レーザー)によって励起してレーザービ ームを発生させるファイバーレーザーに関するものであ 30

【0002】また本発明は、希土類元素イオンが添加さ れたコアを有するファイバーをレーザーダイオードで励 起して蛍光を生じさせ、ファイバーに入射した光をこの 蛍光によって増幅するファイバーアンプに関するもので ある。

[0003]

【従来の技術】例えば電子情報通信学会技報, LQE95-30 (1995)p.30₺, Optics communications 86(1991)p.337 に示されるように、Pr³+ が添加された弗化物系のコ アを有するファイバーをレーザーダイオードによって励 起してレーザービームを発生させるファイバーレーザー が知られている。

【0004】また、同じく上記文献に示されるように、 P r ³⁺ が添加されたコアを有するファイバーをレーザ ーダイオードによって励起して蛍光を生じさせ、この蛍 光の波長領域に含まれる光をファイバーに入射させて該 蛍光のエネルギーによって増幅するファイバーアンプが 知られている。

Pr³⁺ ドープファイバーレーザーが記載されており、 476.5nm励起による491nm、520nm、605nm、635 nmの発振が確認されている。

【0006】ところで、上記のファイバーレーザーやフ アイバーアンプは、青色や緑色領域のレーザービームを 発生させたり、あるいは増幅することが可能であるか ら、それらによって、カラー感光材料にカラー画像を書 き込むための光源を構成することも考えられる。

【0007】しかし、上記Arレーザー励起のファイバ ーレーザーやファイバーアンプは、カラー画像書き込み 等のために数W~数10Wクラスのパワーで励起しようと すると、水冷手段が必要となることから、装置の大型 化、低寿命、低効率の問題を招く。

【0008】上記の事情に鑑みて本出願人は、特願平1 0-6370号(特開平11-204862号参照) に おいて、効率良く高出力の青色領域や緑色領域のレーザ ービームを発生可能で、小型に形成することができ、し かも出力やビーム品質の安定性が高いファイバーレーザ ーを提案した。このファイバーレーザーは、前述のPr ³⁺ が添加されたコアを持つファイバーを、GaN系レ ーザーダイオードによって励起する構成を有することを 特徴とするものである。

【0009】また本出願人は、同じく特願平10-63 70号において、青色領域や緑色領域のレーザービーム を効率良く増幅可能で、小型に形成することができ、し かも出力やビーム品質の安定性が高いファイバーアンプ も提案した。このファイバーアンプは、P r ³+ が添加 されたコアを持つファイバーを、GaN系レーザーダイ オードによって励起し、該励起により生じる蛍光の波長 領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有するも のである。

【0010】さらに本出願人は、特願平11-2068 17号(特開2001-36168号参照)において、 、Ho³⁺、Dy³⁺、Eu³⁺、Sm³⁺、 Pm³+ およびNd³+ のうちの少なくとも1つとPr とが共ドープされたコアを持つファイバーを、Ga N系レーザーダイオードによって励起するようにしたフ アイバーレーザーや、上記と同様のファイバーをGaN 系レーザーダイオードによって励起し、この励起によっ て生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅 するファイバーアンプを提案した。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記特開平 11-204862号や特開2001-36168号に 示されるファイバーレーザーのように GaN系レーザー ダイオードを励起源として、さらに別の多くの波長で発 振し得るファイバーレーザーを提供することを目的とす

【0012】さらに本発明は、上記特開平11-204 【0005】特に後者の文献には、Arレーザー励起の 50 862号や特開2001-36168号に示されるファ

イバーアンプのように GaN系レーザーダイオードを励 起源として、さらに別の多くの波長の光を増幅すること ができるファイバーアンプを提供することを目的とす

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明による一つのファ イバーレーザーは、Ho³+ が添加されたコアを持つフ アイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起 し、該ファイバーにおける ⁵ S₂ → ⁵ I₇ 、あ るいは S 2 → S I 8 の遷移によってレーザー 10 ビームを発生させる構成を有するものである。このファ イパーレーザーは、より具体的には、 ⁵ S₂ → I, の遷移によって波長が740~760 nmのレーザービ ームを発生させたり、あるいは ⁵ S₂ → ⁵ l₈ の遷移によって波長が540~560 n mのレーザービームを 発生させる構成をとることができる。

【0014】なお、上記Ho³⁺ が添加されたコアを持 つファイバーの励起波長は420 n mとされる。そしてこ のファイバーとしては、希土類元素イオンとしてHo のみがコアに添加されたものを好適に用いることが 20 できる。

【0015】また、本発明による別のファイバーレーザ ーは、Sm³⁺ が添加されたコアを持つファイバーをG a N系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバ -icabla G s/2 → 6 H s/2 , 4 G 5/2 → 6 H_{7/2} 、あるいは ⁶ F_{3/2} の遷移によってレーザービームを発生 させる構成を有するものである。このファイバーレーザ ーは、より具体的には、 G_{5/2} → H_{5/2} の遷移によって波長が556~576 n mのレーザービームを 30 発生させたり、あるいは ⁴ G_{5/2} → ⁶ H の遷移によって波長が605~625 n mのレーザー ビームを発生させたり、さらには f F_{3/2} → H の遷移によって波長が640~660nmのレーザ ービームを発生させる構成をとることができる。

【0016】なお、上記 Sm^{3+} が添加されたコアを持 つファイバーの励起波長は404 n mとされる。そしてこ のファイバーとしては、希土類元素イオンとしてSm のみがコアに添加されたものを好適に用いることが できる。

【0017】また、本発明によるさらに別のファイバー レーザーは、Eu³⁺ が添加されたコアを持つファイバ ーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該フ アイバーにおける ⁵ D_o → ⁷ F₂ の遷移によっ てレーザービームを発生させる構成を有するものであ る。このファイバーレーザーは、より具体的には、 D₀ → F₂ の遷移によって波長が579~599 n mのレーザービームを発生させる構成をとることができ る。

つファイバーの励起波長は394nmとされる。そしてこ のファイバーとしては、希土類元素イオンとしてEu のみがコアに添加されたものを好適に用いることが できる。

【0019】また、本発明によるさらに別のファイバー レーザーは、Dy³⁺ が添加されたコアを持つファイバ ーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該フ アイバーにおける ⁴ F 9/2 → ⁶ H_{13/2} るいは * F_{9/2} → * H_{11/2} の遷移によっ てレーザービームを発生させる構成を有するものであ る。このファイバーレーザーは、より具体的には、 F9/2 → ⁶ H13 /2 の遷移によって波長が56 2~582nmのレーザービームを発生させたり、あるいは F_{9/2} → ⁶ H_{11/2} の遷移によって波長 が654~674nmのレーザービームを発生させる構成をと ることができる。

【0020】なお、上記Dy³⁺ が添加されたコアを持 つファイバーの励起波長は390 n mとされる。そしてこ のファイバーとしては、希土類元素イオンとしてDv のみがコアに添加されたものを好適に用いることが できる。

【0021】また、本発明によるさらに別のファイバーレーザーは、 Er^{3+} が添加されたコアを持つファイバ ーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該フ rイバーにおける $S_{3/2}$ \rightarrow $I_{15/2}$ るいは 2 $H_{9/2}$ \rightarrow 4 $I_{13/2}$ の遷移 てレーザービームを発生させる構成を有するものであ る。このファイバーレーザーは、より具体的には、 S 1/2 → 1 1 15 /2 の遷移によって波長が53 0~550 n mのレーザービームを発生させたり、 H → ¹ I 13/2 の遷移によって波長が544 ~564mmのレーザービームを発生させる構成をとるこ とができる。

【0022】なお、上記Er³⁺ が添加されたコアを持 つファイバーの励起波長は406nmあるいは380nmとさ れる。そしてこのファイバーとしては、希土類元素イオ ンとしてEr³⁺ のみがコアに添加されたものを好適に 用いることができる。

【0023】また、本発明によるさらに別のファイバー レーザーは、Tb³⁺ が添加されたコアを持つファイバ ーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該フ rイバーにおける 5 D₄ $\rightarrow ^{7}$ F₅ の遷移によっ てレーザービームを発生させる構成を有するものであ る。このファイバーレーザーは、より具体的には、 D₄ → ⁷ F₅ の遷移によって波長が530~550 n m のレーザービームを発生させる構成をとることができ る。

【0024】なお、上記Tb³⁺ が添加されたコアを持 つファイバーの励起波長は380nmとされる。そしてこ 【0018】なお、上記Eu³⁺ が添加されたコアを持 50 のファイバーとしては、希土類元素イオンとしてTb

3+ のみがコアに添加されたものを好適に用いることができる。

【0025】一方、上記構成の各ファイバーレーザーにおいて、励起光源としてのGaN系レーザーダイオードは、より具体的には、例えばInGaN、InGaNAsあるいはGaNAsからなる活性層を有するものを使用することができる。

【0026】一方、本発明による一つのファイバーアンプは、 Ho^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをG a N系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバ 10 ーにおける 5 S_{2} $\rightarrow ^{5}$ I_{1} 、あるいは 5 S_{2} $\rightarrow ^{5}$ I_{5} の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有するものである。このファイバーアンプは、より具体的には、 5 S_{2} $\rightarrow ^{5}$ I_{7} の遷移によって $740\sim760$ n mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅したり、 5 S_{2} $\rightarrow ^{5}$ I_{8} の遷移によって $540\sim560$ n mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成をとることができる。

【0027】なお、上記Ho³⁺ が添加されたコアを持つファイバーの励起波長は420nmとされる。そしてこのファイバーとしては、希土類元素イオンとしてHo³⁺ のみがコアに添加されたものを好適に用いることができる。

【0028】また、本発明による別のファイバーアンプ は、Sm³⁺ が添加されたコアを持つファイバーをGa N系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバー における ¹ G 5/2 → ⁵ H_{5/2} H 7/2 、あるいは ' F_{3/2} の遷移によって生じる蛍光の波長領域 に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有するもので ある。このファイバーアンプは、より具体的には、 G 5/2 → 6 H 5/2 の遷移によって556~576 n mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる 波長の入射光を増幅したり、 G_{5/2} → H の遷移によって605~625 nmの波長領域の蛍光 を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅 したり、あるいは 4 $F_{3/2}$ $\rightarrow ^{6}$ $H_{11/2}$ 遷移によって640~660nmの波長領域の蛍光を発生させ て、この領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を とることができる。

【0029】なお、上記Sm³⁺ が添加されたコアを持つファイバーの励起波長は404nmとされる。そしてこのファイバーとしては、希土類元素イオンとしてSm³⁺ のみがコアに添加されたものを好適に用いることができる。

【0030】また、本発明によるさらに別のファイバー アンプは、Eu³⁺ が添加されたコアを持つファイバー をGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファ 50 イバーにおける 5 D。 \rightarrow 7 F₂ の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有するものである。このファイバーアンプは、より具体的には、 5 D。 \rightarrow 7 F₂ の遷移によって579~599 n mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成をとることができる。

【0031】なお、上記Eu³⁺ が添加されたコアを持つファイバーの励起波長は394nmとされる。そしてこのファイバーとしては、希土類元素イオンとしてEu³⁺ のみがコアに添加されたものを好適に用いることができる。

【0032】また、本発明によるさらに別のファイバーアンプは、 Dy^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $F_{9/2}$ \rightarrow $H_{13/2}$ あるいは $F_{9/2}$ \rightarrow $H_{13/2}$ の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有するものである。このファイバーアンプは、より具体的には、 $F_{9/2}$ \rightarrow $H_{13/2}$ の遷移によって562~582nmの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅したり、あるいは $F_{9/2}$ \rightarrow $H_{11/2}$ の遷移によって654~674nmの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成をとることができる。

【0033】なお、上記Dy³⁺ が添加されたコアを持つファイバーの励起波長は390nmとされる。そしてこのファイバーとしては、希土類元素イオンとしてDy³⁺ のみがコアに添加されたものを好適に用いることができる。

【0034】また、本発明によるさらに別のファイバー アンプは、Er³+ が添加されたコアを持つファイバー をGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファ \rightarrow 4 $I_{15/2}$ → 4 I 13/2 の遷移によって 生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅す る構成を有するものである。このファイバーアンプは、 遷移によって530~550nmの波長領域の蛍光を発生させ て、この領域に含まれる波長の入射光を増幅したり、あ $3Vid^{2} H_{9/2} \rightarrow {}^{4} I_{13/2}$ の遷移によっ て544~564nmの波長領域の蛍光を発生させて、この領 域に含まれる波長の入射光を増幅する構成をとることが できる。

【0035】なお、上記 Er^{3+} が添加されたコアを持つファイバーの励起波長は406nmあるいは380nmとされる。そしてこのファイバーとしては、希土類元素イオンとして Er^{3+} のみがコアに添加されたものを好適に用いることができる。

【0036】また、本発明によるさらに別のファイバーアンプは、 Tb^{3+} が添加されたコアを持つファイバーをGaN系レーザーダイオードによって励起し、該ファイバーにおける $D_A \to F_B$ の遷移によって生じる蛍光の波長領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成を有するものである。このファイバーアンプは、より具体的には、 $D_A \to F_B$ の遷移によって530~550n mの波長領域の蛍光を発生させて、この領域に含まれる波長の入射光を増幅する構成をとることができる。

【0037】なお、上記Tb³⁺ が添加されたコアを持つファイバーの励起波長は380nmとされる。そしてこのファイバーとしては、希土類元素イオンとしてTb³⁺ のみがコアに添加されたものを好適に用いることができる。

【0038】一方、上記構成の各ファイバーアンプにおいても、励起光源としてのGaN系レーザーダイオードは、より具体的には、例えばInGaN、InGaNAsあるいはGaNAsからなる活性層を有するものを使用することができる。

[0039]

【発明の効果】 Ho^{3+} 、 Sm^{3+} 、 Eu^{3+} 、 Dy^{3+} 、 Er^{3+} および Tb^{3+} は波長380~420n mに吸収帯があり、GaN系レーザーダイオードによって励起され得る。波長380~430n mはGaN系レーザーダイオードが比較的発振しやすい波長帯であり、そして特に波長400~410n mは、現在提供されているGaN系レーザーダイオードの最大出力が得られる波長帯であるので、これらの Ho^{3+} 、 Sm^{3-+} 、 Eu^{3+} 、 Dy^{3+} 、 Er^{3+} および Tb^{3+} をGaN系レーザーダイオードに 30よって励起すれば、励起光の吸収量を大きく確保可能で、それにより、高効率化および高出力化が達成される。

【0040】そして、先に例を挙げた通り、これらのHo $^{3+}$ 、Sm $^{3+}$ 、Eu $^{3+}$ 、Dy $^{3+}$ 、Er $^{3+}$ およびTb $^{3+}$ による蛍光の波長帯は広い範囲に亘るので、従来に無い波長で発振するファイバーレーザーを得ることが可能となる。

【0041】一方、GaN系レーザーダイオードは熱伝導係数が130W/m℃と、ZnMgSSe系レーザーダイオードの4W/m℃等と比べて極めて大きい。またそれに加えて、転移の移動度もZnMgSSe系レーザーダイオードと比べて非常に小さいことから、COD(カタストロフィック・オプティカル・ダメージ)が非常に高く、高寿命、高出力が得やすいものである。このように高寿命、高出力が得やすいGaN系レーザーダイオードを励起光源として用いたことにより、本発明のファイバーレーザーは、高寿命で、高出力のレーザービームを発生可能となる。

【0042】なお励起光源であるGaN系レーザーダイ 50

12

オードとしては、単一縦、横モード型のものを使用できることは勿論、その他プロードエリア型、フェーズドアレー型、あるいはMOPA型の高出力タイプのものを1個または複数個使用することもできる。そのようにすることにより本発明のファイバーレーザーは、さらなる高出力、例えばW(ワット)クラスの高出力を得ることも可能である。

【0043】以上説明した全ての効果は、本発明のファイバーアンプにおいても同様に得られるものであり、よって本発明のファイバーアンプによれば、広い範囲に亘る波長の光を強力に増幅可能となる。

[0044]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。まず、ファイバーレーザーとして構成された第1~6の実施の形態について説明する。

【0045】〈第1の実施の形態〉図1は、本発明の第1の実施の形態によるファイバーレーザーを示すものである。このファイバーレーザーは、励起光としてのレー20 ザービーム10を発するレーザーダイオード11と、発散光であるレーザービーム10を集光する集光レンズ12と、Ho³⁺ がドープされたコアを持つファイバー13とからなる。

【0046】レーザーダイオード11としては、発振波長 420nmのブロードエリア型のGaN系レーザーダイオ ードが用いられている。

【0047】またファイバー13は図2に断面形状を示すように、断面正円形のコア20と、その外側に配された断面ほぼ矩形の第1クラッド21と、その外側に配された断面正円形の第2クラッド22とからなる。コア20は Ho^{3t} が例えば 1at% ドープされた 2r 系弗化物ガラス、例えば $2BLANP(2rF_1-BaF_2-LaF_3-AlF_3-NaF-PbF_2)$ からなり、第1クラッド21は一例として $2BLAN(2rF_1-BaF_2-LaF_3-AlF_3-NaF)$ からなり、第2クラッド22は一例としてポリマーからなる。

【0048】なおコア20は上記 ZBLANPに限らず、 ZBLANP、 In/Ga系弗化物ガラス、例えば IG PZCL すなわち($InF_3-GaF_3-LaF_3$) - (PbF_2-ZnF_2) -CdF 等を用いて形成されてもよい。

【0049】集光レンズ12により集光された波長420 n mのレーザービーム10は、上記ファイバー13の第1クラッド21に入力され、そこを導波モードで伝搬する。つまりこの第1クラッド21は、励起光であるレーザービーム10に対してはコアとして作用する。

【 $0\ 0\ 5\ 0$ 】レーザービーム10は、このように伝搬する間にコア20の部分も通過する。コア20においては、入射したレーザービーム10によって10 が励起され、10 10 の遷移によって波長 $550\ n$ mの

蛍光が生じる。この蛍光はコア20を導波モードで伝搬する。

【0051】 ZBLANPからなるコア20においては、その他に、 $S_2 \rightarrow S_1$ の遷移による波長750 n mの蛍光等が発生し得る。そこで、ファイバー13の入射端面13 a には、波長550 n mに対して H R(高反射)で、波長750 n m等の他の蛍光並びに励起波長420 n mに対して A R(無反射)となる特性のコートが施され、ファイバー13の出射端面13 b には、波長550 n mの光を 1%だけ透過させるコートが施されている。

【0052】それにより、上記波長550nmの蛍光はファイバー13の両端面13a、13b間で共振して、レーザー発振を引き起こす。こうして波長550nmの緑色のレーザービーム15が発生し、このレーザービーム15はファイバー13の出射端面13bから前方に出射する。

【0053】なお本例では、レーザービーム15はコア20においてシングルモードで、一方励起光であるレーザービーム10は第1クラッド21においてマルチモードで伝搬する構成とされている。それにより、高出力のプロードエリア型レーザーダイオード11を励起光源に適用して、レーザービーム10を高い結合効率でファイバー13に入力させることが可能となっている。

【0054】また、第1クラッド21の断面形状がほぼ矩形とされているため、レーザービーム10がクラッド断面内で不規則な反射経路を辿り、コア20に入射する確率が高められている。

【0055】それに加えて波長420nmは、GaN系シーザーダイオード11の大きな出力が得られる波長帯にあるので、コア20における波長420nmのレーザービーム10の吸収量が大きくなり、高効率化および高出力化が達成される。具体的に本実施の形態においては、ファイバー13の長さが1mのとき、出力300mWのレーザーダイオード11を用いて、出力150mWの緑色のレーザービーム15を得ることができた。

ム15を得ることができた。 【0056】なお、 Ho^{3+} がドープされたコア20を持つファイバー13を用いる場合は、前述の $S_2 \rightarrow S_1$ の遷移によって波長750 n mの蛍光も発生し得るので、ファイバー13の両端面13 a、13 b に施すコートの設定次第で、波長750 n mのレーザービームを発振させることも可能である。

【0057】<第2の実施の形態>この第2の実施の形態との第2の実施の形態によるファイバーレーザーは、図1に示したファイバーレーザーと基本的に同様の構成を有するものであるので、以下この図1中の番号を流用して説明する(後述する第3~6の実施の形態も同様)。

【0058】このファイバーレーザーは図 I に示したファイバーレーザーと比べると、ファイバー13のコア20にドープされている希土類元素イオン、およびファイバー13の両端面13a、13bに施すコートが異なるものである。

_ _ _

【0059】すなわち本実施の形態において、ファイバ a_{\circ} star 20 c table a_{\circ} G s/2 → a_{\circ} H の遷移を利用して波長566 n mのレーザービー ムを発生させるために、ファイバー13の入射端面13aに は、波長566mmに対してHR(高反射)で、他の $G_{5/2} \rightarrow {}^{6} H_{1/2}$ の遷移による波長615nm の蛍光および ¹ F_{3/2} \rightarrow H : 1/2 の遷移に よる波長650nmの蛍光等、並びに励起波長404nmに対 10 してAR (無反射) となる特性のコートが施され、ファ イバー13の出射端面13bには、波長566nmの光を1% だけ透過させるコートが施されている。そしてここでは レーザーダイオード11として、発振波長404nmのもの が用いられている。

【0060】この構成においては、ファイバー13の長さが1mのとき、出力200mWのGaN系レーザーダイオード11を用いて、出力110mWの波長566nmのレーザービーム15を得ることができた。

【0061】なお、Sm³⁺がドープされたコア20を持つファイバー13を用いる場合は、前述の ¹ G_{5/2} → ⁶ H_{1/2} の遷移による波長615 n mの蛍光や、 ⁴ F_{3/2} → ⁶ H_{11/2} の遷移による波長65 0 n mの蛍光も発生し得るので、ファイバー13の両端面13a、13bに施すコートの設定次第で、波長615 n mのレーザービームや波長650 n mのレーザービームを発振させることも可能である。

【0062】 <第3の実施の形態>この第3の実施の形態によるファイバーレーザーも、図1に示したファイバーレーザーと比べると、ファイバー13のコア20にドープされている希土類元素イオン、およびファイバー13の両端面13a、13bに施すコートが異なるものである。

【0063】すなわち本実施の形態において、ファイバー13のコア20には Eu^{3+} がIat%ドープされている。また、コア20における $Do \rightarrow F_2$ の遷移によって波長589 n mのレーザービームを発生させるために、ファイバー13の入射端面13 a には、波長589 n mに対してHR(高反射)で、他の遷移による蛍光、並びに励起波長394 n mに対してAR(無反射)となる特性のコートが施され、ファイバー13の出射端面13 b には、波長589 n mの光を I%だけ透過させるコートが施されている。そしてここではレーザーダイオード11として、発振波長394 n mのものが用いられている。

【0064】この構成においては、ファイバー13の長さが1mのとき、出力100mWのGaN系レーザーダイオード11を用いて、出力40mWの波長589nmのレーザービーム15を得ることができた。

【0065】 <第4の実施の形態>この第4の実施の形態 態によるファイバーレーザーも、図1に示したファイバ ーレーザーと比べると、ファイバー13のコア20にドープ 50 されている希土類元素イオン、およびファイバー13の両

すコートの設定次第で、波長540nmのレーザービーム

端面13a、13bに施すコートが異なるものである。 【0066】すなわち本実施の形態において、ファイバ る。また、コア20における ' F_{9/2} → ⁶ H の遷移を利用して波長572 n mのレーザービー ムを発生させるために、ファイバー13の入射端面13aに は、波長572nmに対してHR(高反射)で、他の⁴ → ⁶ H_{11/2} の遷移による波長664 n mの蛍光等、並びに励起波長390nmに対してAR(無 反射) となる特性のコートが施され、ファイバー13の出 10 射端面13bには、波長572nmの光を1%だけ透過させ るコートが施されている。そしてここではレーザーダイ オード11として、発振波長390 n mのものが用いられて いる。

【0067】この構成においては、ファイバー13の長さ が1mのとき、出力100mWのGaN系レーザーダイオ ード11を用いて、出力50mWの波長572nmのレーザー ビーム15を得ることができた。

【0068】なお、Dy³⁺ がドープされたコア20を持 つファイバー13を用いる場合は、前述の ^{*} F 🗤 2 → ⁶ H_{1 1/2} の遷移による波長664nmの蛍光も 発生し得るので、ファイバー13の両端面13a、13bに施 すコートの設定次第で、波長664nmのレーザービーム を発振させることも可能である。

【0069】〈第5の実施の形態〉この第5の実施の形 態によるファイバーレーザーも、図1に示したファイバ ーレーザーと比べると、ファイバー13のコア20にドープ されている希土類元素イオン、およびファイバー13の両 端面13a、13bに施すコートが異なるものである。

【0070】すなわち本実施の形態において、ファイバ 30 -13のコア20にはEr³⁺ がlat%ドープされてい る。また、コア20における 2 $H_{9/2}$ \rightarrow 4 Iの遷移を利用して波長554nmのレーザービー ムを発生させるために、ファイバー13の入射端面13aに は、波長554nmに対してHR(高反射)で、他の い → ¹ | 1 5/2 の遷移による波長540 n mの蛍光等、並びに励起波長406nmに対してAR(無 反射)となる特性のコートが施され、ファイバー13の出 射端面13bには、波長554nmの光を1%だけ透過させ るコートが施されている。そしてここではレーザーダイ 40 オード11として、発振波長406 n mのものが用いられて いる。

【0071】この構成においては、ファイバー13の長さ が1mのとき、出力200mWのGaN系レーザーダイオ ード11を用いて、出力120mWの波長554nmのレーザー ビーム15を得ることができた。

【0072】なお、Er³⁺ がドープされたコア20を持 つファイバー13を用いる場合は、前述の ⁶ S_{3/2} → ⁴ I 1 5/2 の遷移による波長540 n mの蛍光も

[0073] st. [20073] st. [20073] st. [20073]を持つファイバー13を用いる場合、その励起波長は上述 の406nmの他に、380nmとすることもできる。

を発振させることも可能である。

【0074】〈第6の実施の形態〉この第6の実施の形 態によるファイバーレーザーも、図1に示したファイバ ーレーザーと比べると、ファイバー13のコア20にドープ されている希土類元素イオン、およびファイバー13の両 端面13a、13bに施すコートが異なるものである。

【0075】すなわち本実施の形態において、ファイバ ー13のコア20にはTb³⁺ がlat%ドープされてい る。また、コア20における ⁵ D, → ⁷ F₅ の遷 移によって波長540 nmのレーザービームを発生させる ために、ファイバー13の入射端面13aには、波長540n mに対してHR(高反射)で、他の遷移による蛍光、並 びに励起波長380nmに対してAR (無反射)となる特 性のコートが施され、ファイバー13の出射端面13bに は、波長540mmの光を1%だけ透過させるコートが施 されている。そしてここではレーザーダイオード11とし て、発振波長380nmのものが用いられている。

【0076】この構成においては、ファイバー13の長さ が 1 mのとき、出力100mWのG a N系レーザーダイオ ード11を用いて、出力30mWの波長540nmのレーザー ビーム15を得ることができた。

【0077】次に、ファイバーアンプとして構成された 第7~12の実施の形態について説明する。

【0078】〈第7の実施の形態〉図3は、本発明の第 7の実施の形態によるファイバーアンプを示すものであ る。このファイバーアンプは、励起光としての波長420 nmのレーザービーム10を発するレーザーダイオード11 と、発散光であるレーザービーム10を平行光化するコリ メーターレンズ50と、平行光となったレーザービーム10 を集光する集光レンズ51と、Ho3+ がドープされたコ アを持つファイバー53とを有している。

【0079】またコリメーターレンズ50と集光レンズ51 との間には、ビームスプリッタ52が配されている。そし てこのビームスプリッタ52の図中下方には、波長550 n mのレーザービーム55を発するSHG(第2高調波発 生) レーザー56が配設されている。このレーザービーム 55はコリメーターレンズ57によって平行光化され、平行 光となったレーザービーム55は上記ビームスプリッタ52 に入射する。

【0080】ファイバー53は、基本的には図2に示され たファイバー13と同様の構成を有するが、その端面53a および53 bには、以上述べた各波長に対してAR (無反 射)となる特性のコートが施されている。

【0081】一方SHGレーザー56は、基本波光源とし てのDBR(分布ブラッグ反射型)レーザーダイオード 発生し得るので、ファイバー13の両端面13a、13bに施 50 から発せられた波長1100mmのレーザービームを、周期 ドメイン反転構造を有する非線形光学材料からなる光導 波路に入射させて、1/2の波長つまり550nmのレー ザービーム55を得るものである。

【0082】このレーザービーム55はビームスプリッタ52で反射して、レーザービーム10とともにファイバー53に入射する。ファイバー53においては、第1の実施の形態で説明した通り、レーザービーム10により励起されて波長550nmの蛍光が生じる。レーザービーム55は、それと同波長の上記蛍光からエネルギーを受けて増幅され、ファイバー53の出射端面53bから前方に出射する。【0083】本実施の形態では、SHGレーザー56の出力が1mWのとき、ファイバー53から出力60mWのレーザービーム55を取り出すことができた。

【0084】なお、SHGレーザー56の基本波光源である上記DBRレーザーダイオードに変調機能を付加させることにより、ファイバー53から増幅して取り出されるレーザービーム55を変調することも可能である。

【0085】また、 Ho^{3+} がドープされたコアを持つファイバー53を用いる場合は、前述の Se^{3+} Se^{3+} Se

【0086】〈第8の実施の形態〉この第8の実施の形態によるファイバーアンプは、図3に示したファイバーアンプと基本的に同様の構成を有するものであるので、以下この図3中の番号を流用して説明する(後述する第9~12の実施の形態も同様)。

【0087】このファイバーアンプは図3に示したファイバーアンプと比べると、ファイバー53のコアにドープ 30 されている希土類元素イオン、およびファイバー53の両端面53a、53bに施すコートが異なるものである。

【0088】すなわち本実施の形態において、ファイバー53のコアには Sm^{3+} が I a t %ドープされている。またここではファイバー53の両端面53 a、53 b に、コアにおける $G_{5/2}$ \rightarrow $H_{5/2}$ の遷移で生じる蛍光の波長566 n mおよび励起波長404 n mに対して A R(無反射)となる特性のコートが施されている。そしてレーザーダイオード11としては、発振波長404 n mのものが用いられている。

【0089】本実施の形態では、SHGレーザー56の出力が1.5mWのとき、ファイバー53から出力100mWのレーザービーム55を取り出すことができた。

【0090】なお、 $S m^{3+}$ がドープされたコアを持つファイバー53を用いる場合は、前述の 4 $G_{5/2}$ \rightarrow 6 $H_{1/2}$ の遷移による波長615 n mの蛍光や、

* F_{3/2} → * H_{11/2} の遷移による波長65 0nmの蛍光も発生し得るので、ファイバー53の両端面5 3a、53bに施すコートの設定次第で、波長615nmのレ ーザービームや波長650nmのレーザービームを増幅す ることも可能である。

【0091】〈第9の実施の形態〉この第9の実施の形態によるファイバーアンプも、図3に示したファイバーアンプと比べると、ファイバー53のコアにドープされている希土類元素イオン、およびファイバー53の両端面53a、53bに施すコートが異なるものである。

18

【0092】すなわち本実施の形態において、ファイバー53のコアには E u $^{3+}$ が 1 a t % ドープされている。またここではファイバー53の両端面53 a 、53 b に、コアにおける 5 D $_0$ → 7 F $_2$ の遷移で生じる蛍光の波長589 n m および励起波長394 n m に対して A R(無反射)となる特性のコートが施されている。そしてレーザーダイオード11としては、発振波長394 n m のものが用いられている。

【0093】本実施の形態では、SHGレーザー56の出力が1mWのとき、ファイバー53から出力50mWのレーザービーム55を取り出すことができた。

【0094】 <第10の実施の形態>この第10の実施の形態によるファイバーアンプも、図3に示したファイバーアンプと比べると、ファイバー53のコアにドープされている希土類元素イオン、およびファイバー53の両端面53a、53bに施すコートが異なるものである。

【0095】すなわち本実施の形態において、ファイバー53のコアには Dy^{3+} が 1at%ドープされている。またここではファイバー53の両端面53a、53bに、コアにおける $F_{9/2}$ \rightarrow $H_{13/2}$ の遷移で生じる蛍光の波長572n mおよび励起波長390n mに対してAR(無反射)となる特性のコートが施されている。そしてレーザーダイオード11としては、発振波長390n m のものが用いられている。

【0096】本実施の形態では、SHGレーザー56の出力が1.5mWのとき、ファイバー53から出力80mWのレーザービーム55を取り出すことができた。

【0097】なお、Dy³⁺ がドープされたコアを持つファイバー53を用いる場合は、前述の⁴ F_{9/2} → ⁶ H_{11/2} の遷移による波長664nmの蛍光も発生し得るので、ファイバー53の両端面53a、53bに施すコートの設定次第で、波長664nmのレーザービームを増幅することも可能である。

3 【0098】<第11の実施の形態>この第11の実施の形態によるファイバーアンプも、図3に示したファイバーアンプと比べると、ファイバー53のコアにドープされている希土類元素イオン、およびファイバー53の両端面53a、53bに施すコートが異なるものである。

【0099】 すなわち本実施の形態において、ファイバー53のコアには Er^{3+} が 1at%ドープされている。またここではファイバー53の両端面53a、53bに、コアにおける $H_{9/2}$ → $I_{13/2}$ の遷移の遷移で生じる蛍光の波長554nmおよび励起波長406nmに対してAR(無反射)となる特性のコートが施されてい

20

る。そしてレーザーダイオード11としては、発振波長40 6nmのものが用いられている。

【0100】本実施の形態では、SHGレーザー56の出力が1mWのとき、ファイバー53から出力80mWのレーザービーム55を取り出すことができた。

【0101】なお、 Er^{3+} がドープされたコアを持つファイバー53を用いる場合は、前述の $S_{3/2}$ \rightarrow $I_{15/2}$ による波長540 n mの蛍光も発生し得るので、ファイバー53の両端面53 a、53 b に施すコートの設定次第で、波長540 n mのレーザービームを増幅することも可能である。

【0102】また、この E_r 3+がドープされたコアを持つファイバー53を用いる場合、その励起波長は上述の406nmの他に、380nmとすることもできる。

【0103】<第12の実施の形態>この第12の実施の形態によるファイバーアンプも、図3に示したファイバーアンプと比べると、ファイバー53のコアにドープされている希土類元素イオン、およびファイバー53の両端面53a、53bに施すコートが異なるものである。

【0104】すなわち本実施の形態において、ファイバ 20 -53のコアには Tb^{3+} が 1at%ドープされている。またここではファイバー53の両端面53a、53bに、コアにおける 5 D_* \rightarrow 7 F_5 の遷移で生じる蛍光の波長540n mおよび励起波長380n mに対して AR (無反射)となる特性のコートが施されている。そしてレーザーダイオード11としては、発振波長380n mのものが用いられている。

【0105】本実施の形態では、SHGレーザー56の出力が1.5mWのとき、ファイバー53から出力70mWのレーザービーム55を取り出すことができた。

【0106】なお、励起光源であるGaN系レーザーダイオードとしては、InGaN系材料から活性層を構成したもの、InGaNAs系材料から活性層を構成した*

*もの、そしてG a N A s 系材料から活性層を構成したものから適宜選択して用いることが可能である。特に、ファイバーコアの吸収帯が長波長側にずれている場合は、In G a N 系レーザーダイオードと比べてより長波長化が実現しやすい In G a N A s 系あるいは G a N A s 系レーザーダイオードを用いるのが望ましく、それにより吸収効率を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態によるファイバーレ 10 一ザーを示す概略側面図

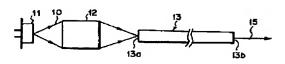
【図2】図1のファイバーレーザーに用いられたファイバーの断面図

【図3】本発明の第3の実施の形態によるファイバーアンプを示す概略側面図

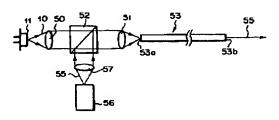
【符号の説明】

- 10 レーザービーム(励起光)
- 11 In Ga N系レーザーダイオード
- 12 集光レンズ
- 13 ファイバー
- 20 13a、13b ファイバーの端面
 - 15 レーザービーム
 - 20 コア
 - 21 第1クラッド
 - 22 第2クラッド
 - 50 コリメーターレンズ
 - 51 集光レンズ
 - 52 ビームスプリッタ
 - 53 ファイバー
 - 53a、53b ファイバーの端面
- 30 55 レーザービーム
 - 56 SHGレーザー
 - 57 コリメーターレンズ

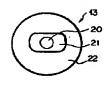
【図1】



【図3】



[図2]



フロントページの続き

(72)発明者 加藤 隆之

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富 士写真フイルム株式会社内 F ターム(参考) 5F072 AB07 AK06 FF03 PP07 RR03 RR05